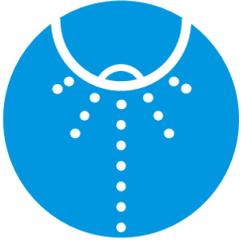


時間短縮とコスト削減を実現: GC/MS 用 Agilent JetClean セルフクリーニングイオン源



最大 **90%*** 低減

機器のダウンタイム

JetClean セルフクリーニングイオン源により
サンプルスループットが大幅に向上



時間短縮

再分析の回避

クリーンなイオン源でデータの
一貫性を確保



75% 以上削減

クリーニングコスト

JetClean の自動クリーニングで
ユーザーによる操作を大幅に削減

低減率はアプリケーションによって異なります。

マニュアル作業でのイオン源クリーニングと ラボのダウンタイムを回避

アジレントの特許技術である Agilent JetClean セルフクリーニングイオン源は、アジレントのシングルおよびトリプル四重極 GC/MS システムでのイオン源のクリーニングの必要性を大幅に削減します。水素流量を高い精度で制御することで、イオン源の汚染を防ぎ、分析結果のインテグリティを確保できます。



お客様のラボで節約できる額を計算

電子書籍をダウンロードして付属のコストカリキュレータで計算

詳細はこちら: <https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1004592>

本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。